

Винахід належить до способів і пристроїв для очищення газів, зокрема димових (топкових) газів, з використанням піноутворюючого реактиву шляхом приведення неочищеного газу в контакт із піною в реакційній камері, руйнування піни після цієї реакції, окреме збирання отриманого в процесі розкладання піни реактиву й осідаючого шламу і відведення очищеного газу